撹拌型晶析槽における結晶粒子の撹拌羽根への衝突による 結晶微粒子の発生量の定量化と予測手法の開発

三角 隆太, 上ノ山 周, 仁志 和彦

横浜国立大学大学院工学研究院

概要

1. 研究目的

撹拌槽型晶析装置では、母結晶が撹拌羽根に衝突することにより母結晶の角が削れ、大量の微結晶が生成される。そのため製品結晶粒径の制御や予測のためには、微結晶生成量と母結晶の角の形状、撹拌操作条件の定量的な関係を 把握することが重要となる。本研究では、カリミョウバンをモデル結晶とし、母結晶が撹拌羽根に衝突するさいに生成され る摩耗微結晶個数の経時変化への撹拌翼回転数、装置サイズの影響について検討した。さらに、摩滅の進行に伴う母結 晶形状の変化が微結晶発生個数に及ぼす影響について検討した。

2. 実験方法および画像処理方法

シリコーンオイルに平均粒径 375 μm のカリミョウバン結晶を入れて撹拌し, 定期的に溶液を採取した。 槽径は 0.1, 0.2 m, 翼回転数は 4.0~10.0 s⁻¹と変化させた。採取した溶液を孔径 0.2 μm のフィルターを用いて吸引ろ過し, フィルター上 に残存した結晶を SEM にて撮影した。 摩耗微結晶の画像から微結晶の個数と円相当径を, 母結晶の画像から摩滅した 結晶体積を算出し, 母結晶体積に対する割合を摩滅比率 *r*aとして算出した。

3. 実験結果および考察

母結晶の摩滅比率は撹拌開始直後に急激に増加し,時間の経過とともに増加傾向は緩やかになることがわかった。翼 回転数,装置サイズが大きくなると摩滅の進行が速くなることがわかった。撹拌槽内における摩耗微結晶の個数も,撹拌 開始直後は急激に増加し,その後は増加の程度が次第に小さくなっていくことがわかった。これは,時間が経過するにし たがって母結晶の角が丸みを帯びていくことに関連していると考えられる。また,翼回転数や装置サイズを大きくした場合, 摩耗微結晶個数は増加し,翼回転数一定で装置サイズが大きい場合,摩耗微結晶個数が約8倍に多くなることがわかっ た。摩耗微結晶の粒径分布は,撹拌時間や撹拌翼回転数,装置サイズの変化にかかわらず,大きくは変化しないことが わかった。単位時間に母結晶1個から発生する微結晶個数と摩滅比率raの関係について,線形多重回帰分析を行った。 raが小さい場合は非常に多くの微結晶が発生し,raが1%まで大きくなると微結晶発生速度は1/100まで急激に減少する ことがわかった。また,装置サイズを100mmから200mmに大きくすると,同翼回転数,同raにおいて8~20倍の微結晶 が発生することがわかった。

1.緒 言

1.1 研究目的

晶析操作において,所望の結晶粒径分布を安定して 得るためには,槽内結晶個数の経時変化を予測し,制御 することがきわめて重要となる^(1, 2)。撹拌槽型晶析装置で は、母結晶が撹拌羽根に衝突することにより母結晶の角 が削れ、同時に大量の微結晶が生成される。生成された 微結晶(attrition fragments: 摩耗微結晶)は、溶液の過飽 和度に応じて一部は飽和溶液中に溶解し、その他の微結 晶は溶液中で溶け残り、二次核として振る舞うことになる。 そのため, 晶析プロセスにおける二次核生成量を予測し, 槽内の結晶個数を制御するためには, まず摩耗微結晶の 生成速度を正確に把握することが不可欠であるが, 撹拌 操作中に生成される結晶摩耗微結晶を直接測定した事 例はきわめて少ない。とくに, 撹拌操作の進行に伴い母結 晶の角の形状が変化することが知られており, 微結晶生 成量と母結晶の角の形状, 撹拌翼回転数, 装置サイズな どの定量的な関係性を把握することが重要となる。

本研究では、カリミョウバンをモデル結晶として、非溶媒 を用いた撹拌操作中において結晶の摩滅による摩耗微 結晶の生成速度を測定する方法を構築した^(3, 4)。撹拌操 作中に撹拌羽根に衝突することで摩滅される母結晶と、そ の際に生成される微結晶の SEM 写真を数十時間にわた って撮影した。微結晶の SEM 写真を画像解析することで 撹拌槽内の全摩耗微結晶個数とその粒子径分布の経時 変化を定量化した。さらに、母結晶の摩滅体積についても 結晶形状の陵の長さにもとづいて定量化し、経時変化を 算出した。撹拌翼回転数 n [s⁻¹]や撹拌装置の内径 D [m] を変えて実験することで、母結晶が撹拌羽根に衝突する さいの、摩耗微結晶個数の生成速度に対する撹拌翼回 転数、装置サイズの影響⁽⁵⁾について検討し、さらに、摩滅 の進行に伴う母結晶形状の変化が微結晶生成速度に及 ぼす影響について検討した。

1.2 既往の研究

Gahn と Mersmann ら^(6, 7)は、金属製の撹拌羽根など結 晶より硬い物質の平面に結晶の角が衝突して局所的な破 壊が起こるケースを想定し、微粉砕現象に適用される

Rittinger 理論に基づいて, 微粒子の生成により新たに形 成される表面積の総和は,結晶に負荷されたひずみエネ ルギーに比例するとして, 摩耗現象モデルを提案した。微 結晶の生成は結晶の材料特性、つまりビッカース硬さや、 ヤング率および効率定数,さらには衝突エネルギーなど によって決定されるとし、摩耗微結晶の最小粒径,最大粒 径, 粒径分布, および結晶個数を予測する数式モデルを 導出し,実験的な検証も行っている。ビッカース硬さ Hvと ヤング率 E の比率で指標化される材料のもろさにもとづい て同モデルの適用範囲は分類され、15 < E / H_v < 100 が 適切な範囲とされ,共有結合系の結晶がこれに該当する。 一方,イオン結合系の結晶の場合は100 < E / Hy となり, 体積粉砕的な挙動を示す,もしくは延性が強いため, Rittinger 理論にもとづく同モデルは適用できない。 E / H_v < 15 の場合は、石英などがこれに該当し、結晶が硬すぎ て同モデルが適さない。

同モデルは、結晶の材料特性を考慮してモデル化を試 みている点で大変興味深いが、結晶の角の形状の変化を 考慮することができず、実機に適用する際にはさらなる改 良が必要であるといえる。また同モデルを使用する際に必 要となる結晶の衝突エネルギーと撹拌操作条件の関係に ついても不明なところが多い。

2. 実験方法および画像処理方法

2.1 実験装置および方法

Fig. 1に実験装置概略^(3, 4)を示す。カリミョウバン(Al K (SO₄)₂·12H₂O, ρ_p=1,757 kg/m³)をモデル結晶として選定



(1) Silicone oil vessel, (2) Tube pump, (3) Filter (50 mm-dia., 0.2 μm-pore),
(4) PMMA flat-bottomed vessel with four baffle plates, (5) Six-blade paddle impeller, (6) Pipette, (7) Sample bottle, (8) Suction filtration (-0.06 MPa),
(9) Membrane filter (25 mm-dia., 0.2 μm-pore)

Fig. 1. Schematic diagram of experimental apparatus

した。同結晶のビッカース硬さ H_v とヤング率 Eは、それぞれ 754×10⁶ N/m², 20.28×10⁹ N/m²である⁽⁶⁾。この材料特性値($E/H_v = 28$)は、Gahn と Mersmann⁽⁷⁾が提案する結晶摩耗モデルに対応することができる。カリミョウバンに対する溶解度がほぼゼロであるシリコーンオイル(KF-96L-1cs;信越化学工業)を撹拌溶液として採用した。同溶媒中では、カリミョウバン結晶は溶解や成長、凝集による形状変化を起こさない。これにより、撹拌操作下における物理的な母結晶の摩滅による形状変化や摩耗微結晶の生成を明瞭に観察することができる。シリコーンオイルの動粘度と比重は、25℃でそれぞれ1.0 mm²/sと0.818であり、槽内の流れは乱流条件であった。

内径 DT が 100 mm の 4 枚邪魔板付き円筒平底撹拌槽 に、液深H が100mmとなるようにシリコーンオイルを満た した。翼径Dが50mm,羽根幅bが10mmの6枚羽根パ ドル翼を深さh がH/3となる位置に設置した。4枚の平板 型邪魔板 $(B = 0.1 D_T)$ を, 槽底から液面までの長さで槽壁 に沿って設置した。これらの形状は, 著者らが実施した撹 拌羽根まわりの粒子衝突の流動シミュレーションの条件に そろえたものである^(8,9)。 撹拌翼回転速度 n は 6,8,10 s⁻¹ とした。この撹拌槽の場合,結晶粒子の完全浮遊化翼回 転数(10) は 5.0 s⁻¹ であることから, 槽底近傍でのすべて の結晶粒子は浮遊状態を保持されることになる。幾何形 状を相似形に設定した槽径 Dr が 200 mm の撹拌槽につ いても翼回転数 4.0~6.0 s⁻¹ の範囲で同様の実験を行っ た。これらの実験の際の単位体積あたりの撹拌所要動力 は、P_v=0.394~1.82 kW/m³ であり、実際に採用され得る 動力範囲をカバーする条件に対した。

はじめに、直径が 350~400 µm の範囲にある約 2,000 個カリミョウバン結晶(約 0.097 g)を、シリコーンオイルを満 たした撹拌槽に投入し、すみやかに撹拌を開始した。投入 された結晶粒子(母結晶)は、撹拌羽根との衝突により摩 滅され、併せて摩耗微結晶を生成する。母結晶と摩耗微 結晶を含むシリコーンオイル 10 mlを、5 時間毎にピペット を用いて採取した。採取のたびに、新しいシリコーンオイ ル 10 mlを撹拌槽に注入し、槽内の液深を一定に保持し た。ポリカーボネイト製のメンブレンフィルター(孔径 0.2 µm、外径 25 mm, K020A-025A; アドバンテック東洋(株) 製)を用いた吸引濾過により、採取されたシリコーンオイル と結晶を分離した。ホコリなどの混入を予防するために、こ れらの実験はクリーンベンチ内でおこなった。

2.2 SEM 画像の解析による摩耗微結晶と母結晶摩滅 の定量化

走査型電子顕微鏡(SEM, VE-8800 型, (株)キーエン ス製, 横浜国立大学機器分析評価センター所有)を用い て、メンブレンフィルター上に残存した微結晶を、メンブレ ンフィルター上を等間隔に設定した 33 点において拡大倍 率 1,000 倍にて撮影した。Fig. 2 に、採取したシリコーンオ イルの吸引濾過後にメンブレンフィルター上に残存した (a) 母結晶と, (b) 摩耗微結晶の SEM 画像の一例を示す。 同図より、摩耗微結晶の大きさはおおよそ数 μm であり、 母結晶は 300 μm 以上であることがわかる。30~300 μm の 範囲の粒子はまったく観察されず、摩耗微結晶と母結晶 は明確に識別でき、体積粉砕は起こっていないことがわ かる。



(a) Abraded parent crystal

(b) Attrition fragments



数値計算言語 MATLAB[®]を用いて, 摩耗微結晶の個 数と大きさを定量化する画像解析アルゴリズムを実装した プログラムを作成した。最初に,等間隔に区分化した33カ 所で,フィルター上に残存する摩耗微結晶のSEM写真を 撮影した。次に,各画像間のX線強度のばらつきを補正 するために,画像のコントラストを調整し,フィルター表面 の微細な凹凸の影響を抑えるために,ガウシアンフィルタ ーによる平滑化処理を施した。ある一定のしきい値にもと づいて画像を二値化した。Fig. 3 に二値化処理前後の画 像の一例を示す。二値化画像内の連結ピクセルを抽出し て微結晶個数を算出し,連結ピクセルの面積にもとづいて 円相当径を算出し,同じ処理を 33 枚の SEM 画像に施す ことで,各摩耗微結晶の円相当径 d_f ,槽内全部の摩耗微 結晶の個数 N_f と個数基準の粒径分布 $P_n(d_f)$,および総体 積 V_f を算出した。以上の解析をサンプリング時刻毎に行 い, N_f , V_f の経時変化を定量化した。

Fig. 4 に摩滅体積の算出方法を模式的に示す。カリミョ ウバンの単結晶は、一般に正八面体形状を示す。そこで、 SEM 画像の母結晶の正八面体形状の縁の長さの変化に もとづいて、母結晶から摩滅した結晶体積 V_a を算出し、 母結晶1個の平均体積 V_0 に対する割合を摩滅比率 r_a (= V_a / V_0) [%]として定量化した。



(a) Before binarization



(b) After binarization

Fig. 3. Binarized SEM image of attrition fragments



Fig. 4. Schematic definition of abrasion volume of parent crystal

3. 実験結果および考察

3.1 撹拌操作中の母結晶形状の変化

Fig. 5 に, カリミョウバン母結晶の形状変化の一例($D_{\rm T}$ = 100 mm, $n = 6 \, {\rm s}^{-1}$)を示す。同図より, 撹拌初期($t = 0 \, {\rm h}$)には、母結晶はとがった角や縁、なめらかな結晶面を有する正八面体の形状を示すが、50時間撹拌した後には、結晶面には目立った変化はないものの、結晶の角や縁は細かな凹凸のある丸みを帯びた形状になっていることがわかる。別途、シリコーンオイル中で30時間以上放置したのちでも、カリミョウバンの結晶の形状は、目立った変化がないことを確認した。これらの結果は、撹拌操作下でのカリミョウバン単結晶の摩滅は、おもに結晶の角で引き起こされ、そのため摩耗微結晶はおもに結晶の角から生成されていることを示していると考えられる。

Gahn と Mersmann⁽⁶⁾ は、様々な種類の結晶物質について、結晶粒子がより硬い固体面に衝突する際の衝突エ

ネルギーや結晶の材料物性を考慮した結晶摩耗現象の 数理モデルを提案した。同モデルは、いくつかの簡略化 のための仮定を採用している。すなわち、(i)結晶粒子の 角と、より硬い平面の対象物との衝突だけを考慮する、(ii) 結晶面で構成される角は、内角 120 度の錐面で近似でき る。本研究では、カリミョウバンと金属製の撹拌翼を使用す るため、(i)の仮定については適当であると思われるが、 (ii)の仮定については、適用を慎重に検討しないといけな い。詳しくは、次項以降で言及する。

3.2 母結晶の摩滅比率の経時変化

Fig. 6 に, 撹拌槽に投入した母結晶の形状変化から算 出した摩滅比率の経時変化を示す。摩滅比率は撹拌開 始直後に急激に増加し, 時間の経過とともに傾きが緩や かになる傾向があることが分かった。また, 翼回転数, もし くは装置サイズが大きくなると摩滅の進行が速くなることが わかった。



Fig. 5. Shape change of parent crystal



Fig. 6. Time evolution of abrasion ratio

3.3 摩耗微結晶の個数と粒径分布の経時変化

Fig. 7に, 撹拌槽内に投入した 2,000 個の母結晶から発 生し, 槽内に蓄積した摩耗微結の晶個数 $N_{\rm f}$ [-]の経時変 化を示す。翼回転数や装置サイズにかかわらず, 撹拌開 始直後に $N_{\rm f}$ は急激に増加し, その後は増加の程度が次 第に小さくなっていくことがわかる。これは, 前項で示した ように, 時間が経過するにしたがって母結晶の角が丸みを 帯びていくことに関連していると考えられる。撹拌時間が 数十時間を経過すると, 撹拌翼回転数や装置サイズに応 じて, $N_{\rm f}$ はある一定の値に飽和 (近づく, 漸近値)する傾 向を示し, その値は, 翼回転数や装置サイズが大きくなる と, 大きくなる。また, 翼回転数や装置サイズが大きくなる と, 大きくなる。また, 翼回転数や装置サイズが大きい 場合, 摩耗微結晶個数が約 8 倍に増加することがわかっ た。これは, 装置サイズを大きくすると, 母結晶の撹拌羽 根への衝突速度が大きくなり衝突エネルギーも大きくなっ ていること⁽⁴⁾に起因していると考えられる。

Fig. 8 に, 10 cm 槽と20 cm 槽における n = 6.0 s⁻¹での 微結晶粒径の確率密度分布を示す。粒径分布は,装置 サイズの違いにかかわらず, t = 1 h および 20 h のどちら においても大きくは変化しないことがわかった。実線は, ロ ジン・ラムラー分布にもとづいて近似した粒径分布を示す。 ロジン・ラムラー分布は,おもに粒子粉砕プロセスの中の 粒子のふるい上累積体積頻度分布の近似に適当であると されており,本実験の結晶粒子摩耗現象下の粒径分布に ついても良好に近似できていることがわかる。両ケースに おいても,微結晶サイズは,5.0 μmより小さい範囲にあり, そのモード径は 0.5 μm 程度であることがわかる。一方で, 粒径分布と撹拌速度の間に相関性は確認できなかった。

GahnとMersmann^(6,7)は、摩耗微粒子の最小粒径 L_{min} を結晶の材料特性(ビッカース硬さやヤング率など)にもと づいて推算する結晶摩耗モデルを提案した。直径 375 µmのカリミョウバンを用いた本実験の場合、 L_{min} は 1.08 µmと算出される。一方、最大粒径 L_{max} は、材料特性に加 えて結晶粒子の撹拌羽根に対する衝突エネルギーに依 存する。著者らのグループは、撹拌槽内の流れの CFD (Computational Fluid Dynamics)解析と錬成した固体粒子 の運動挙動のラグラジアン解析を実施し、粒子の撹拌羽 根に衝突する際の衝突速度は、撹拌羽根先端の回転速 度 (v_{tip}) と比較して数分の一と小さいことを報告した^(8,9,11,12)。



Fig. 7. Time evolution of number of attrition fragments



Fig. 8. Number density distribution of attrition fragments ($n = 6.0 \text{ s}^{-1}$)

撹拌羽根前面に対する固体粒子の衝突速度の(法線 方向成分の)確率密度分布は対数正規分布を示し,最大 衝突速度は羽根先端速度 v_{tip} のおおよそ半分で,モード 値は v_{tip} の 1/10 程度であった。これらの知見にもとづき, v_{tip} の 1/2 の衝突速度を想定すると, L_{max} は 2.6 μm と算 出された。

3.4 摩耗微結晶の生成速度と母結晶の摩滅比率(形状) の関係

Fig. 2 より算出することができる、単位時間に母結晶 1 個から発生する摩耗微結晶個数 $B_{f,p}$ [s⁻¹] と、**Fig. 4**より算 出される母結晶の摩滅比率 r_a [%] は、密接に関係してい ると考えられる⁽¹⁾。そこで、**Fig. 9**に母結晶サイズが 375 µm の場合の、 $B_{f,p}$ と r_a の関係を示す。あわせて、装置サイズ ごとに $B_{f,p}$ 、 r_a 、n について線形多重回帰分析を行い、(1)、 (2)式を得た。



Fig. 9. Relation between $B_{f, p}$ and r_{a}

内径 10 cm 槽の場合:

 $B_{\rm f,p} = 4.17 \times 10^{-3} r_{\rm a}^{-2.61} n^{1.47}$ (1) 内径 20 cm 槽の場合:

 $B_{\rm f, p} = 1.48 \times 10^{-3} r_{\rm a}^{-1.91} n^{3.86}$ (2)

同図より, $B_{f,p}$ は r_a の増加に伴いべき関数的に急激に 減少することがわかる。 r_a が小さい場合は非常に多くの微 結晶が発生し, r_a が大きくなり, $r_a = 1%$ で 1/100 まで減少 することがわかった。すなわち, どの撹拌操作条件におい ても, 母結晶の形状が丸みを帯びるにともない摩耗微結 晶の生成速度は急激に減少することを示している。また, 翼回転数が大きい場合 $B_{f,p}$ は増加し,装置サイズを大きく すると, 同翼回転数, 同 r_a において 8~20 倍の微結晶が 発生することがわかった。(1), (2)式より,装置サイズが大き いほど $B_{f,p}$ への翼回転数の影響が大きくなることがわかっ た。

Gahn らが提案した結晶摩耗モデルは,結晶の角は十 分に尖っていることを前提としており,1個の粒子が衝突を 繰り返す場合,あとに続く衝突までの時間に結晶の角が 十分に成長し修復され,尖った角となることが要求される。 しかしながら,成長速度が遅い結晶物質や晶析操作条件 の場合には,角の修復は十分に完了せず,この修復の不 完全さにより,Gahn らのモデルに適用が不適当な場面は 多いと言える。

一方,本研究により得られた知見にもとづくと,摩耗微 結晶の生成速度を推算する際には,結晶の角の丸みの 経時的な変化を考慮することが非常に重要であるといえる。

4.結 言

本研究では、非溶媒の中での撹拌操作下において結 晶の摩耗により生成される微結晶の粒径分布と個数の経 時変化と、母結晶が削られた体積、すなわち摩滅量の経 時変化を定量化する手法を開発した。摩耗微結晶の SEM 画像の画像解析により、数時間にわたる摩耗微結晶 の総数と粒径分布の変化を計測した。その結果、摩耗微 結晶の個数と母結晶の摩滅量のいずれも、撹拌初期に急 激に増加し、その後 40 時間後までにはある値に飽和する 傾向を示すことがわかった。撹拌時間に伴い母結晶の角 は丸みを帯びてくるが、母結晶の表面はほとんど変化を 示さないことがわかった。このことから、摩耗微結晶はおも に母結晶の角から生成されているものと考えられる。摩耗 微結晶の生成速度は、母結晶の角が丸みを帯びるのにと もない急激に減少し、母結晶体積の摩滅割合と強い相関 性があることがわかった。

使用記号

A, B, C: 結晶の陵の長さ [m], B_{f,p}: 母結晶1個からの微 粒子生成速度 [s⁻¹], b: 羽根幅 [m], D: 翼径 [m], D_T: 槽径 [m], d_f: 摩耗微結晶の粒子径 [m], h: 翼設置高さ [m], L_{ave}: 母結晶の陵の平均長さ [m], L_{max}: 摩耗微結晶 の最大粒径 [m], L_{min}: 摩耗微結晶の最大粒径 [m], N_f: 摩耗微結晶の総数 [-], n: 撹拌翼回転数 [s⁻¹], P_n: 個数 基準粒径分布 [m⁻¹], r_a: 摩耗比率 [%], t: 撹拌時間 [h], V_a: 摩滅体積 [m³], V_f: 摩耗微結晶の総体積 [m³], V₀: 初期の母結晶体積 [m³], v_{up}: 撹拌翼先端速度 [m/s], ρ_p: 粒子の密度 [kg m⁻³],

引用文献

- Misumi, R., S. Kato, S. Ibe, K. Nishi and M. Kaminoyama, "Highly Efficient Evaporative Crystallization of a High Suspension Density Sodium Chloride Slurry in a Draft-Tube Stirred Vessel in Continuous Operation", J. Chem. Eng. Jpn., 44(4), 240-246 (2011)
- 2) Misumi, R., S. Ibe, K. Nishi and M. Kaminoyama,

Population Balance Simulation of Crystallization Including the Crystal Attrition Phenomenon Caused by Particle Collisions with Impeller Blades, *Proc. of 9th World Congress of Chemical Engineering Incorporating 15th Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress (WCCE9&APCChE 2013)*, MoP-T1-101, 464 (2013)

- 3) 加藤 小夏,東口 貴幸,三角 隆太,仁志 和彦,上 ノ山 周,貧溶媒中におけるカリミョウバン結晶の撹拌 羽根への衝突にともなう微結晶発生量の定量化,日 本海水学会若手会第6回学生研究発表会,O-13 (2015)
- 4) Misumi, R., K. Kato, T. Higashiguchi, K. Nishi and M. Kaminoyama, Measurement Method of Size and Total Number of Attrition Crystal Fragments in Anti-Solvent Caused by Crystal Particle Collisions with Impeller Blade, *Proc. of International Workshop on Industrial Crystallization (BIWIC2015)*, 265-274 (2015)
- 5) 宮内 翔大,三角 隆太,仁志 和彦,上ノ山 周,撹 拌羽根への結晶粒子の衝突に伴う微結晶発生量に対 する翼回転数と装置サイズの影響,日本海水学会若 手会第7回学生研究発表会,O-20 (2016)
- Gahn, C. and A. Mersmann, "Theoretical Prediction and Experimental Determination of Attrition Rates", *Chem. Eng. Res. Des.*, 75(2), 125-131 (1997)

- Gahn, C. and A. Mersmann, "Brittle fracture in crystallization processes Part A. Attrition and abrasion of brittle solids", *Chem. Eng. Sci.*, 54(9), 1273-1282 (1999)
- Misumi, R., R. Nakanishi, Y. Masui, K. Nishi and M. Kaminoyama, Lagrangian Numerical Simulation of Crystal Particle Impact in a Stirred Vessel, *Proc. of Second Asian Conference on Mixing*, P1-9, 269-275 (2008)
- Misumi, R., H. Iijima, S. Tomura, K. Nishi and M. Kaminoyama, Effects of Particle Property on Particle Collision with Impeller Blade, *Proc. of 15th European Conference on Mixing*, 240-245 (2015)
- Zwietering, T.N., "Suspending of solid particles in liquid by agitators", *Chem. Eng. Sci.*, 8(3–4), 244-253 (1958)
- 11) Tomura, S., R. Misumi, K. Nishi and M. Kaminoyama, High-Speed Video Camera System Synchronized with Impeller Rotation For Direct Measurement of Particle Collisions with Impeller Blade, *Proc. of 15th European Conference on Mixing*, 339-344 (2015)
- 12) 戸村 俊, 三角 隆太, 仁志 和彦, 上ノ山 周, 固液 撹拌槽内での撹拌羽根への粒子衝突現象における 翼回転数と装置サイズの影響, 化学工学会群馬大会 講演要旨集, D119 (2015)

Development of Prediction Method of Generation Rate of Crystal Fragments Due to Collision with Impeller Blade in a Stirred Type Crystallizer

Ryuta MISUMI, Meguru KAMINOYAMA, Kazuhiko NISHI

Yokohama National University

Summary

Stirring operations in a crystallizer often induce particle abrasion caused by particle collision and subsequent secondary nucleation. This study developed a method of measuring the generation rate of attrition fragments in a stirred vessel filled with anti-solvent (Silicone oil) using potash alum as a model crystal. Potash alum particles will not dissolve and agglomerate in the oil. Therefore the change of parent particle shape and attrition fragments caused by crystal attrition can be observed clearly. A time series of SEM images of both abraded parent crystals and attrition fragments caused by crystal collision with impeller blades was taken during several tens of hours. The time evolution of the total number and size distribution of crystal attrition fragments were analyzed based on an image processing algorithm using SEM images of attrition fragments. Furthermore, abraded volumes of parent crystals were quantified based on the edge length of the parent crystal surface. The relation between the generation rate of attrition fragments and the change of shape of a parent crystal were clarified.

Results show that both the number of attrition fragments and the abraded volume of parent crystals increase rapidly initially, irrespective of the impeller speed and vessel size. Then they saturate after about 40 h. A Rosin–Rammler distribution showed good agreement with experimental data of fragments size distribution. The parent crystal cone shape became rounded with stirring time, although the flat surface of the parent crystal did not change to any great degree. So, attrition fragments are generated mainly from cones of a parent crystal. The attrition fragment generation rate decreased drastically with the parent crystal cone roundness, and was found to be correlated with the abraded ratio of the parent crystal. It is important to consider the roundness of crystal cones when the generation rate of attrition fragments is estimated.